

## 会よりのお知らせ

### ○「光学」編集局移転のお知らせ

昨年12月27日に「光学」編集局が下記の住所に移転いたしました。今後のご投稿・ご連絡は下記新住所宛にお願いいたします。なお、電話番号、ファクシミリ番号も東京区部が4桁局番に移行したのに伴い、下記のごとくとなりましたのでご注意ください。ただし、従来の局番の頭に3が付されただけで、他に変更はありません。

記

新住所：〒113 東京都文京区本郷 7-2-2  
 (財)学会誌刊行センター内  
 「光学」編集局  
 電話 03-3817-5825  
 Fax 03-3817-5830

### ○平成3年度総会のお知らせ

平成3年度総会を下記のとおり行いますので、会員の皆様はご出席くださるようお願いいたします。

日 時：平成3年3月29日（金）13:00～13:30  
 場 所：東海大学湘南校舎1号館A会場  
 神奈川県平塚市北金目 1117

### ○平成2年度光学論文賞

平成2年度光学論文賞は魚見和久氏（（株）日立製作所・中央研究所）、ならびに中村 収氏（計量研究所・力学部）が受賞されることになりました。両氏の受賞対象論文は

魚見氏：主論文：“Modulation-doped multi-quantum well (MD-MQW) lasers. 1. Theory,” Jpn. J. Appl. Phys., **29**, No. 1, 81-87 (1990).

副論文：“Modulation-doped multi-quantum well (MD-MQW) lasers. 2. Experiment,” Jpn. J. Appl. Phys., **29**, No. 1, 88-94 (1990).

中村氏：主論文：“Multispectral computed-tomography microscope for 3-D material analysis,” Appl. Opt., **29**, No. 26, 1671-1674 (1990).

副論文：1. “Optical microscope tomography—2. Nonnegative constraint by a gradient-projection method,” J. Opt. Soc. Am., A, **5**, No. 4, 554-561 (1988).

2. “Optical microscope tomography—1.

Support constraint,” J. Opt. Soc. Am., A, **4**, No. 1, 292-297 (1987).

です。なお、授賞式および記念講演は上記総会に引き続き、同会場で行われます。

### ○平成2年度第7回編集委員会

平成3年1月18日（金）に東京、本郷の三田出版会ミタホールにおいて開催され、会計、論文投稿と審査状況の報告、「光学」各号の編集状況、企画と構想などについての報告と審議が行われました。

### ○平成3年度日本光学会春季講演会のお知らせ

平成3年4月15日（月）に、東京、目黒の東京工業大学において開催されます。詳細は本号182ページ掲載の案内をご覧ください。

### ○光コンピュータ研究グループよりのお知らせ

#### ●第43回光コンピュータ研究会の予定

応用物理学会日本光学会光コンピュータ研究グループ  
 主催

日 時：1991年3月30日 17:45～20:00

場 所：東海大学湘南校舎1号館1A 301室

〒259-12 神奈川県平塚市北金目 1117

(第38回応用物理学関係連合講演会における  
 インフォーマルミーティングとして行います。)

演題：光インターフェクション技術開発戦略へのコ  
 メント 神谷武志（東大工）  
 （簡単なお話をいただいた後、自由討論を行  
 います。）

参 加 費：1,000 円

申込方法：学会当日、講演会受付にお申込みください  
 問合せ先：〒113 東京都文京区本郷 3-23-1

クロセビア本郷2階

(財)日本学会事務センター光コンピュータ研  
 究グループ事務局

佐原祐子（電話 03-3817-5831）

研究会については

電子技術総合研究所光情報研究室

森 雅彦（電話 0298-58-5623）

なお、本研究会は、電子情報通信学会光コンピュテ  
 ィング時限研究専門委員会第3回研究会と共催です。

## ○訂正

「光学」20卷1号24ページの“最近の技術から”「a-Si系薄膜気相成長の *in-situ* エリプソメトリー」(畠中

義式氏)に掲載の図は、順番に誤りがありましたので訂正いたします。図1に掲載されている図は正しくは図2であり、図2の図は正しくは図3、図3の図は正しくは図1です。

(「光学」編集委員会)

### 平成3年度日本光学会春季講演会のお知らせ

日 時：平成3年4月15日（月）13:30～17:00

場 所：東京工業大学 百年記念館 第1会議室

〒152 東京都目黒区大岡山 2-12-1 電話 (03) 3726-1111

プログラム：1. 講演 13:30～15:30

1) 単分子膜の光-変位電流変換

真島 豊、岩本光正（東工大、有機材料・物性研究室）

2) 光磁気素子用材料の開発

阿部正紀（東工大、磁性材料・物性研究室）

3) 導波路型光受動回路素子

水本哲弥（東工大、電磁波工学研究室）

2. 見学 15:30～17:00

上記各研究室

参 加 料：無料

定 員：30名（申込み順に受け付け、定員を越えた場合はお断りすることがあります。）

参加申込みおよび問合せ先：〒239 神奈川県横須賀市走水 1-10-20

防衛大学校応用物理学教室 高橋信明

電話 (0468) 41-3810 内線 2537 FAX (0468) 43-6236

